## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-006717

(43) Date of publication of application: 12.01.1988

(51)Int.CI.

(22) Date of filing:

H01J 1/30 H01J 37/06

(21) Application number: 61-148048

26.06.1986

(71)Applicant: CANON INC

(72)Inventor: SUGATA MASAO

TSUKAMOTO TAKEO

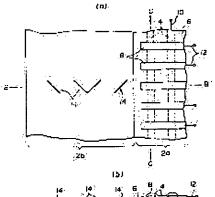
SHIMIZU AKIRA SUZUKI AKIRA SHIMODA ISAMU OKUNUKI MASAHIKO

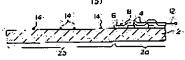
#### (54) ELECTRON-EMITTING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an exact positional relation to a material to be processed, by using a transparent insulating substrate divided into two regions and mounting electron-emitting elements in a region and alignment marks in the other region in an electron emitting device where electron emission is induced by application of a voltage.

CONSTITUTION: A surface of a transparent insulating substrate 2 made of a material such as glass is divided into two regions, and one region is used as a region 2a for electron-emittingelement formation and the other region is used as a region 2b for alignment-mark formation. The first metallic layer 4 made of the plural number Al stripes or the like arranged at regular intervals is mounted in the region 2a, and the whole surface containing them is covered with an insulating layer 6 made of SiO2 or the like, and then the end part of the layer 4 is equipped with terminals 10 for application of the driving voltage. The second metallic layer 8 consisting of the plural number of stipes made of the same





consisting of the plural number of stipes made of the same material is then formed perpendicularly to the layers 4 on the layer 6, and it is also connected with terminals 12. A plurality of alignment marks 14 are disposed directly on the substrate 2 in the region 2b. Hence, high- precision electron irradiation can be performed.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### 19日本国特許庁(JP)

#### 昭63-6717 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)1月12日

1/30 H 01 J 37/06 C-6722-5C Z-7129-5C

発明の数 1 (全5頁) 審査請求 未請求

#### 49発明の名称 電子放出装置

創特 願 昭61-148048

23出 願 昭61(1986)6月26日

沓  $\mathbf{H}$ īE. 夫 明 者 塚 本 健 夫 @発 明 の発 明 者 清 水 彰 木 72)発 明 者 鉿 勇 下 Œ 79発 眀 者 彦 明 貫 ②発 者 キャノン株式会社 ①出 願 人 弁理士 山下 稳平

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キャノン株式会社内 キャノン株式会社内 キャノン株式会社内 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

#### 1. 発明の名称

70代 理

電子放出裝置

#### 2.特許請求の範囲

(1) 透明且つ平面性良好な絶縁茘板上に第1の 金属層と絶録体層と第2の金属層とは第1及び第 2の金属層間に電圧を印加するための手段とを有 してなる電子放出案子が少なくとも1つ配設され ており、且つ上記基板には上記電子放出業子が配 置されずにアライメント用マークが付されている 領域が存在することを特徴とする、電子放出装 21.

### 3. 発明の詳細な説明

#### [産業上の利用分野]

本発明は電子放出装置に関し、特に電圧印加に より電子放出が誘起される電子放出案子を有する 電子放出装置に関する。この様な電子放出装置は たとえば各種電子ピーム露光装置等の電子ピーム 応用装置の電子発生額として好適に利用される。

#### 【従来の技術】

電子発生額としては従来熱陰極からの熱電子放 出が用いられていた。この様な熱陰極を利用した **電子放出は、加熱によるエネルギーロスが大きい** 点、加熱手段の形成が必要である点、及び予備加 熱にかなりの時間を要する点や熱により系が不安 定化しやすいという点で問題があった。

そこで、加熱によらない電子放出案子の研究が 進められ、いくつかの型の楽子が提案されてい

たとえば、PN接合に逆パイアス電圧を印加し **電子なだれ降伙現象を生ぜしめ楽子外へと電子を** 放出する型のものや、金属ー絶縁体層ー金属層の 構成を有し該2つの金属の間に電圧を印加するこ とによりトンネル効果で絶縁体層を通過してきた 電子を金属層から楽子外へと放出する型(MIM 型)のものや、高抵抗糠膜にその膜厚方向と直交 する方向に電圧を印加し鼓顔膜裏面から楽子外へ と電子を放出させる表面伝導型のものや、電界集 中の生じ易い形状の金属に対し電圧を印加して局 所的に高密度の電界を発生させ該金属から業子外

へと電子を放出させる電界効果型(FE型)のものも、その他のものが提案されている。

これら電子放出案子の応用例として、該案子を 複数2次元的に配列し、これら各案子からの電子 放出を適時ON-OFF制御することにより所望 のパターン状に電子放出を行なわせ、かくして放 出された電子をそのままあるいは適宜の手段によ り加速及び偏向させて被加工物表面に衝突させ電 子ピーム第光により表面加工または表面変質を行 なうことが表えられる。

#### [発明が解決しようとする問題点]

上記の様な電子放出案子のうちで、MIM型の電子放出案子は印加電圧が比較的低くてよく且つ それ程高い真空度を必要としない特長がある。

このMIM型電子放出業子を用いて上記電子ビーム電光装置を構成する既には単に案子のみを配列しただけでは被加工物とのアライメントを十分に行なうことが困難である。電子ビーム露光の場合には特に高精細なパターン露光が要求されるのでアライメントは極めて重要な作業条件である。

クス、結晶等からなる。 該基板 2 は電子放出案子 形成のための領域 2 a とアライメントマーク形成 のための領域 2 b とを有している。

第1の金属階4はたとえばAI,Be,Mo, Pt,Ta,Au,Pd,Ag,W,Cr,Mg, ニクロム等からなる。該金属暦4はこれら金属の [問題点を解決するための手段]

本発明によれば、以上の如き従来技術の問題点を解決するものとして、透明且つ平面性良好な絶縁 法板上に第1の金属層と絶縁体層と第2の金属層と終第1及び第2の金属層間に電圧を印加する。 ための手段とを有してなる電子放出案子が少なるとも1つ配設されており、且つ上記基板には上で記述れており、はないには、または、またが付されている領域が存在することを特徴とする、電子放出装置が提供される。

#### [実施例]

以下、図面を参照しながら本発明の具体的実施 例を説明する。

第1図(a)は本発明による電子放出装置の一 実施例を示す部分平面図であり、第1図(b)及 び第1図(c)はそれぞれそのB-B断面図及び C-C断面図である。

これらの図において、2は基板であり、 該基板 は実質上透明で且つ電気的絶縁性を有する平行平 面板である。 該基板はたとえばガラス、セラミッ

いくつかを成分とする合金からなる層やこれらの シリサイドからなる層であってもよい。金属層 4 の厚さは特に制限がないが、たとえば 0 . 0 0 1 ~1 μ m 程度である。

絶録体層 6 はたとえばSiO2 、Ta2 O5 、A 12 O3 、BeO、SiC、SiOx Ny H₂、SiNҳ Hy、リンシリケートガラス(PSG)、A IN、BN等からなる。 該絶録体層 6 の厚さは 絶録破壊が生じない程度に薄い方が好ましいが、 この厚さは該層 6 に使用される絶縁体の種類や第 2の金属層 8 に使用される金属の種類等に応じて 所望の電子放出特性が得られるべく適宜設定する のが好ましく、たとえば10~2000 A 程度である。

また第2の金属階8は上記第1の金属層4と間様な材料からなる。該金属層の厚さは電子放出効率の点からはできるだけ薄い方が好ましく、たとえば100~300人程度である。

アライメントマーク形成領域2bは茲板2の塩

部に位置しており、ここにはアライメントマーク 14が形成されている。 該マークは印刷、マスク 恋者、フォトリソグラフィー等により形成するこ とができ、金属や有機物等からなる。 該アライメ ントマーク14は基板2に埋設されていてもよ い。 該マークは光吸収性または光散乱性を有す る。

本実施例装置は電子ビーム露光装置に利用する ことができる。第2図はこの様な利用形態におけ る使用状態を示す部分断面図である。

第2図において、20はウェハホルダであり、 膝ホルダにより被加工物たるシリコン等のウェハ 22が保持されている。本実施例装置24は基板 2がウェハ22の表面に平行になる様に配置され る。ウェハ22はアライメントのためのマーク (第2図には図示されていない)が形成されてお り、 該マークは本実施例装置のアライメントマー ク14と関連する形状を有する。そして、本実施 例装置24はマーク形成領域2bのアライメントマークと

アライメントマークが形成されており、これに対 応して本実施例装置24の基板2上にも2以上の マークが形成されており、駄2以上のマークの組 に関しアライメントが行なわれる。

本実施例においてはアライメント機の観察光学 系に結像されるマーク像30とマーク像32とを 目 視 観察することにより行なってもよいが、アライメント機にレーザ光源を飼えておき疎光 鞭から のレーザビームをスポット状にウェハ22に 乗して のしまる 図に矢印 A で示される 向きに 走 査 ポットがマーク像30,32を横切る際の強度 医氏 は マッタイミングから2つのマーク像30,32の 相対 的位置関係を自動的に検出することもできる。

第4図(a),(b)はアライメント級の観察 光学系におけるアライメント観察状態を示す図で あり、この状態はいづれもアライメントが正確に はなされていない状態である。この場合には光ピ ームスポット走査時における反射光強度変化のパ ターンが第3図の場合と異なり、この測定結果か 対向する様に配置される。

第2図において、26は光学的アライメント級の対物レンズであり、本実施例装置24のマーク形成領域26に対応する位置において光軸が基板2に垂直となる様に配置される。上記アライメント機において、対物レンズ26の下方には不図示の観察光学系が設けられている。

第3図は上記アライメント機の観察光学系にお けるアライメント観察状態を示す図である。

第3図において、30はウェハ22に形成されたアライメントマークの像であり、32は上記基版2上のアライメントマーク14の像である。図示される様に、マーク像30とマーク像32とが左右及び上下に適正な位置関係にあり、これによりウェハ22に対し本実施例装置24が正確にアライメントされたことが確認される。

第2図においては、ウエハ22に付されたアライメントマークと本実施例装置24のアライメントマーク14との組が1つしか示されていないが、ウエハ22には異なる位置に同様な2以上の

6アライメントずれを算出し、ウェハホルダ22 または本実施例装置24を移動させて第3図に示 される様な正確なアライメント状態を実現する。

かくして正確なアライメント状態が実現された 後に、本実施例装置24の適宜の端子10と適宜 の端子12との間に端子12側が正となる様な電 圧を適時印加することにより各電子放出案子をマ トリックス駆動する。これにより、電圧印加され た電子放出案子の第2の金属層8からは上方へと 電子が放出され、ウェハ22の表面が電子ビーム によりパターン器光される。

上記実施例においては、電子放出素子が2次元的に配列されている例が示されているが、本発明 装置においては電子放出素子は1次元的に配列されていてもよく、この場合被加工物の表面を2次 元的パターンで需光するには電子放出業子配列方向を積切る方向に装置全体を被加工物に対し相対 的に移動させながら適時適宜の案子を駆動させれ ばよい。

尚、上記実施例においては電子放出業子から放

\*出された電子を直接被加工物に照射しているが、 必要に応じて電子放出案子から放出された電子を 適宜の手段により加速及び/または偏向せしめた 上で被加工物に照射してもよく、この様な加速手 段及び/または偏向手段は本発明装置と一体的に 構成することもできる。

#### [発明の効果]

以上の様な木発明によれば、阿一茲板上に電子 放出案子とアライメントマークとが形成されてい 代理人 ることにより、被加工物等の電子被照射物とのア ライメントを極めて正確に行なうことができ、精 度良好な電子照射が可能となる。

#### 4 . 図面の簡単な説明

第1図(a)は電子放出装置の部分平面図であり、第1図(b)及び第1図(c)はそれぞれそのB-B断面図及びC-C断面図である。

第2図は電子ビーム露光装置の使用状態を示す 部分断面図である。

第3 図及び第4 図(a) , (b) はアライメント観察状態を示す図である。

2 a: 電子放出案子形成領域,

2 b:アライメントマーク形成領域、

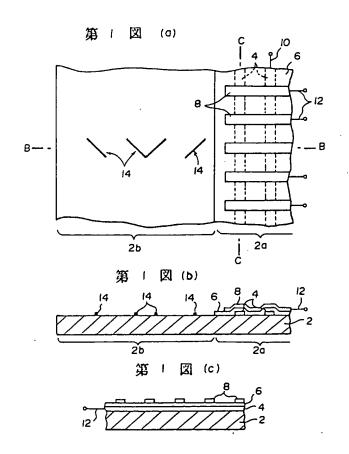
4 . 8 : 金属層 、 6 : 絶縁体層 、

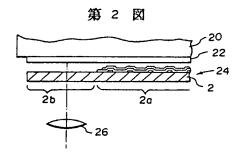
10,12: 端子、

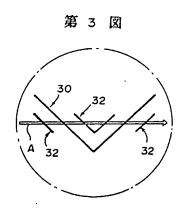
14:アライメントマーク、22:ウェハ、

30,32:アライメントマーク像。

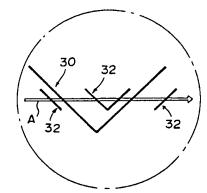
代理人 弁理士 山 下 穣 平



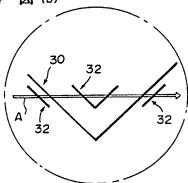




第 4 図 (0)



第 4 図 (b)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☑ BLACK BORDERS	
☑ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☑ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	, .
OTHER:	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.